RANCANG BANGUN ALAT *WAFER CLEANING* PADA FABRIKASI IC (INTERGRATED CIRCUIT)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Pada
Program Studi Strata Satu Sistem Komputer



Oleh
Miftahudin
10213060

Dosen Pembimbing :
Ayub Subandi, S.Si, M.T.

PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2018